

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. február 28 – március 6.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	mikroszkóp beállítás VG, LD	Gherdán Katalin SB41, SB52 ferde felületi FIB bemaráson ETD, BSED, XRD VG	minta felület előkészítés FIB-bel EBSD vizsgálatra (gyakorlás) HK, RK, DZ	Kern Zoltán mintája halak hallókő vizsgálata, ETD, EDX VG	Gherdán Katalin SB41, SB52 FIB, ETD, BSED, XRD RK, VG, DZ		
9							
10							
11							
12	EDX vizsgálatok, a program lehetőségeinek pontosítása VG	Kiss Éva mintája polimer gömbök nagyfelbontású vizsgálata HK, VG	Kovács Zsolt Cu-Zr_Ti minta BSED, EBSD HK, RK, DZ	Guzmics Tibor fluid zárványok FIB feltárása RK, VG, LD	N.Q. Chinh Zn-22Al minta, plazmatisztítás, szemcsehatárok, kiválások ETD, BSED, XRD VG, DZ, LD		
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
RK	Ratter Kitti
VG	Varga Gábor
LD	Laschober Dóra